物理学报 Acta Physica Sinica



高光束质量、高功率稳定性激光器的设计及实验研究

安然 范小贞 卢建新 文侨

Design and experimental study on high quality beam and high stability power of laser

An Ran Fan Xiao-Zhen Lu Jian-Xin Wen Qiao

引用信息 Citation: Acta Physica Sinica, 67, 074201 (2018) DOI: 10.7498/aps.67.20171932 在线阅读 View online: http://dx.doi.org/10.7498/aps.67.20171932 当期内容 View table of contents: http://wulixb.iphy.ac.cn/CN/Y2018/V67/I7

您可能感兴趣的其他文章 Articles you may be interested in

光纤放大器放大自发辐射特性与高温易损点位置

Amplified spontaneous emission characteristics and locations of high temperature vulnerable point in fiber amplifiers

物理学报.2017, 66(23): 234206 http://dx.doi.org/10.7498/aps.66.234206

一种基于金刚石多层波导结构微环谐振器的仿真分析

Simulation analysis of micro-ring resonator based on diamond multilayer waveguide structure 物理学报.2017, 66(20): 204203 http://dx.doi.org/10.7498/aps.66.204203

高功率梯度掺杂增益光纤温度特性理论研究

Theoretical study of the temperature distribution in high power gain fiber of gradient doping 物理学报.2016, 65(10): 104204 http://dx.doi.org/10.7498/aps.65.104204

外腔共振和频系统中阻抗匹配的理论研究

Theoretical investigation of impedance matching in the process of sum-frequency generation in an external resonator

物理学报.2016, 65(4): 044207 http://dx.doi.org/10.7498/aps.65.044207

一种带有U形波导的交叉信道单微环电光开关

A cross bus single microring electro-optical switch with U bend waveguide 物理学报.2014, 63(9): 094207 http://dx.doi.org/10.7498/aps.63.094207

高光束质量、高功率稳定性激光器的 设计及实验研究^{*}

安然 范小贞 卢建新 文侨†

(深圳大学光电工程学院,光电子器件与系统(教育部、广东省)重点实验室,深圳 518060)

(2017年8月31日收到;2018年1月23日收到修改稿)

高光束质量、高功率稳定性激光器在激光加工、激光测量等领域具有广泛的用途.为了实现激光器腔内光 斑聚焦同时减少色散和体积,人们常常将曲面反射镜用在激光谐振腔中,但光束倾斜入射到曲面反射镜往往 会引起像散,从而导致光斑质量恶化,并降低激光器的性能.另一方面,在高功率激光器或超短脉冲激光器中, 激光增益介质热透镜焦距的起伏,是导致激光输出功率波动的主要原因之一.针对激光器的像散和功率波动 这两个问题,本文提出了一套简单高效的解决方案,在考虑像散补偿和热透镜效应的基础上,基于传播变换圆 理论,首次提出一种可实现高光束质量、高功率稳定性激光器谐振腔的设计方法,并对采用该方法所设计出的 超短脉冲激光器进行理论与实验研究.研究结果表明,利用该方法设计的激光谐振腔,两端臂像散能够完全 被补偿,实验上实现了基模高斯光束输出;当激光晶体热透镜焦距改变时,该方法所设计出的激光谐振腔内各 关键位置光斑半径的变化,显著地小于普通谐振腔,在相同外界条件下,其输出激光功率稳定性明显优于普通 激光器.

关键词: 高光束质量, 高功率稳定性, 谐振腔设计 PACS: 42.60.Da, 42.60.Fc, 42.60.Lh

DOI: 10.7498/aps.67.20171932

1引言

随着超短脉冲激光器在激光精密微加工、激光 测量等应用领域的推广^[1-4],人们对激光器功率稳 定性、光束质量等性能指标的要求不断提高.谐振 腔是激光器的重要组成部分之一,激光器光束质量 和输出功率稳定性等性能的优劣,在很大程度上取 决于激光谐振腔设计质量的好坏.在固态超短脉 冲激光器中,为了减小激光器的体积,同时在锁模 器件处获得足够的功率密度,人们常采用曲面反射 镜来折叠谐振腔,光束倾斜入射到曲面反射镜往往 会引起像散,直接导致激光器光束质量下降.与激 光器光束质量一样,激光功率稳定性也是衡量激光 性能的重要参考指标.固态超短脉冲激光器输出 功率不稳定的主要因素有抽运源功率的波动、腔 内晶体热效应^[5,6]引起的热透镜焦距波动、激光器 机械振动以及激光模式跳变等,其中增益介质热透 镜焦距波动是影响激光功率稳定性的关键因素,也 是最难克服的因素之一.因此设计高光束质量、高 功率稳定性激光器谐振腔一直以来是激光器设计 者们所期望解决的技术难题,是提升激光器性能 行之有效的方法之一.针对像散补偿、激光热效应 引起的功率波动问题,目前国内外已有不少研究 者就这两个问题单独展开研究^[7-16],主要使用基 于*ABCD*矩阵^[7-9]的数值计算方式等进行了研 究.但这些方法用于设计激光谐振腔时,需要繁琐 的数学运算,而且不够直观,很难找出谐振腔的动 态变化及设计的最佳方案.最近,文侨等提出了采

* 国家重大科研仪器设备研制专项 (批准号: 2012YQ200182)、深圳市协同创新科技计划-深港创新圈联合研发项目 (批准号: SGLH20150205162842428)和深圳市基础研究项目 (批准号: JCYJ20170302153540973, JCYJ20170412111625378) 资助的课题.

†通信作者. E-mail: wenqiao@szu.edu.cn

© 2018 中国物理学会 Chinese Physical Society

用折叠腔曲面镜像散相互补偿的方法,并推导出了 折叠腔双端臂像散补偿的解析解,利用所推导出的 解析表达式,可以设计高光束质量的激光器.本文 同时考虑像散补偿和热透镜效应,采用传播圆图解 法[14,17,18] 找到一种高光束质量、高功率稳定性激 光器谐振腔设计方法,该方法无需繁琐的计算,直 观清晰,简便高效,易于找出激光谐振腔的最佳设 计方案.利用所设计的激光谐振腔,通过实验研究 该激光器的光束质量和功率稳定性.

2 设计方法

在基于可饱和吸收体的被动锁模超短脉冲 激光器中,为了便于半导体可饱和吸收镜(semiconductor saturable absorber mirror, SESAM)的 漂白, 一般要求 SESAM 处有足够高的能量密度. 设计超短脉冲激光器时,一般先根据实际情况选定 SESAM 处的光斑半径大小 ω_0 .

如图1所示, SESAM位于Mo处, 其光束参数 b_0 和光斑半径 ω_0 之间的关系可表示为

$$b_0 = \frac{\pi \omega_0^2}{\lambda}.\tag{1}$$

在M₀右侧某一位置倾斜放置曲面反射镜 M₁, 过侧 焦点 F_0 与光轴相切于 M_1 可画出圆 (π_1), 此圆直径 表示M1处光斑大小; 过侧焦点F0, 同时与曲面镜 前表面相切可画一圆,此圆的直径表示曲面镜处 波前曲率半径,任意给定曲面镜 M₁的焦距 f₁ 与倾 斜角 θ_1 ,则曲面反射镜在子午和弧矢面的焦距分 别为:

$$f_{\rm t} = f \cos \theta, \qquad (2)$$

根据透镜前后高斯光束曲率半径的关系

$$\frac{1}{R'} = \frac{1}{R} - \frac{1}{f},$$
 (4)

我们可以求得R'和R'的大小,其中上标'表示像平 面.则分别以R'和R's为直径画圆,圆心在光轴上, 且与M₁后表面相切,这两个圆与M₁处π圆的交点 即为子午面(红色)弧矢面(蓝色)的侧焦点,于是子 午(红色)弧矢面(蓝色)束腰参数b1t和b1s便可得 知. 由于 b_{1t} 和 b_{1s} 既是曲面镜 M₁的像方参数, 也 是曲面镜 M2的物方参数,此时,重复上述操作,可 得到 M₂ 像方的束腰参数 b_{2t} 和 b_{2s}. 以此类推, 最后 可得到 M_{n-1} 像方束腰参数 $b_{(n-1)t}$ 和 $b_{(n-1)s}$.要 实现 M_n 镜后像散补偿,必须使 M_n 镜上子午、弧矢 面光斑大小相等,因此,对Mn的放置位置有严格 要求. 该要求的做图步骤为: 同时过子午面弧矢 面侧焦点 $F_{(n-1)t}$ 和 $F_{(n-1)s}$,与光轴相切可以画出 一个圆,其切点位置就是曲面反射镜 M_n的放置位 置. 相切圆即为 M_n 处的 π_n 圆,根据 π_n 圆的定义, 可知子午、弧矢面光束在Mn处光斑大小完全相同. M"镜位置确定后, M"镜处物方子午、弧矢面波前 曲率半径也可知. 要实现 M_n 镜后的像散得到补偿, 必须使M"像方子午、弧矢面束腰重合,这样才能 保证 M_n 处像方子午、弧矢面的波后曲率半径相同, 结合(2)--(4)式,可推导出:

$$\frac{1}{R_{\rm t}} - \frac{1}{R_{\rm s}} = \frac{1}{f_n \cdot \cos \theta_n} - \frac{1}{f_n / \cos \theta_n}.$$
 (5)

(5) 式给出了在 M_n 镜出光斑半径相等的情况下, M_n 镜后光束曲率半径实现补偿时, 焦距 f_n 与倾斜 解法实现曲面镜像散相互补偿,从而实现高光束质 量激光器谐振腔的设计方法.



(3)

图1 基于传播圆法设计的高光束质量、高功率稳定性激光器谐振腔设计图 Fig. 1. Resonator design of high beam quality and high power stability laser based on propagating circle.

在此基础上,下面介绍采用图解法,设计出热 透镜焦距波动对激光功率影响最小的谐振腔,从而 实现激光器的高稳定输出功率.一般情况下,当激 光增益介质采用非布儒斯特角放置时,激光束垂直 入射到热透镜上,热透镜不会产生新的像散;因此, M_n 镜后的像散仍然可以获得完全补偿.此时,选 择一输出镜 M_{out} ,当输出镜的 σ_{out} 圆与热透镜处 的 π 圆相切于像方侧焦点 F'_n 时(此时 π 圆与t圆重 叠),该谐振腔对热不敏感,这是符合高功率稳定的 激光谐振腔设计条件.

接着分析热透镜焦距变化时谐振腔光参数变 化过程.如图2所示,当输出镜 M_{out} 的曲率半径确 定后,谐振腔满足稳定腔条件时,不管热透镜焦距 怎么变化,输出镜 M_{out} 处的 σ_{out} 圆固定不变;透镜 焦距变化时, σ_{out} 圆经过热透镜的像 σ'_{out} 和 σ^*_{out} 与 π 圆交点在 F_n 附近来回移动,在符合高功率稳定 的激光谐振腔设计条件时(π 圆与t圆重叠,图2中 用 π_{ft} 表示), F_n 的移动是几乎可以忽略的,因此 热透镜左侧的光参数变化也是可以忽略的.相反 地,若 π 圆与t圆不重叠(图中用 π^*_{ft} 表示 π 圆),对 于输出镜 σ_{out} 圆同样的像 σ'_{out} 和 σ^*_{out} , σ_{out} 圆的像 与 π^*_{ft} 的交点变化较之前明显,表示侧焦点变化明 显,即光束束腰变化明显增大.



图 2 热透镜焦距变化动态分析 Fig. 2. Dynamic analysis of focal length varies with thermal lens.

3 理论分析

根据上述设计方法,我们设计了如图3的激 光谐振腔. 该谐振腔中各参数为 ω_0 = 40 μm, b_0 = 4.7242 mm, L_1 = 53 mm, f_1 = 50 mm, θ_1 = 8°, L_2 = 780.1787 mm, f_2 = 200, θ_2 = 12.258°, 这些条件符合高光束质量激光器谐振腔的设计 条件. 利用非对称平平腔临界稳定条件^[14,19,20], 我们测量出在抽运电流为10 A时热透镜焦距为 $f_t = 800 \text{ mm}, \exists L_3 = 195.3 \text{ mm}, 输出镜选用平面镜时, 符合高功率稳定的激光谐振腔设计条件是 <math>L_4 = 56.97 \text{ mm}.$ 为了方便, 我们将所设计的高光 束质量、高功率稳定性激光器谐振腔称为优化腔.



图 3 高光束质量、高功率稳定性激光器谐振腔结构图 Fig. 3. Resonatorschematic configuration of high beam quality and high stability power laser.

3.1 设计的激光器实现高光束质量的理 论分析

为了验证我们所设计的激光器谐振腔两端臂 的像散可获得补偿,可输出高光束质量的激光,利 用 *ABCD*矩阵进行验证计算,图3谐振腔(优化 腔)的腔内各点光斑大小如图4所示.从图4中可 知,M₀—M₁端与M₂—M_{out}端各点子午弧矢面光 斑大小相同,中间端M₁—M₂子午弧矢面光斑大小 不同,说明两端臂的像散获得完全补偿.



Fig. 4. Beam spot size in optimized cavity.

当外界环境等因素变化时, 热透镜的焦距将 发生改变, 假设其焦距变化范围在700—900 mm 内.为了研究所设计的激光谐振腔的性能, 选择一 个不满足上述设计方法和条件的谐振腔作为对比 腔型进行研究.例如, 将优化腔参数中的 f₂ 改成 250 mm, 显然, 该谐振腔不满足高光束质量、高功 率稳定性激光器设计方法和条件, 我们称该腔为普 通腔. 图5给出了优化腔、普通腔两种不同腔型,两端的臂像散量随热透镜焦距变化情况. 图中纵坐标为当热透镜焦距变化时,腔内不同位置的子午、弧矢面光斑半径最大差值的绝对值,即反映了该位置的最大像散量. 从图中可知,热透镜焦距在700—900 mm 范围变化时,优化谐振腔两端的像散仍然得到了很好的补偿,而普通谐振腔显然不具备这一功能. 这意味着我们所设计的优化谐振腔,在图5不同的热透镜焦距下,均可输出高光束质量的光斑.



Fig. 5. Astigmatism in two arms of laser versus focal length of thermal lens.

3.2 所设计的激光器实现高功率稳定性的 理论分析

SESAM的反射率依赖于入射光强度,当热透 镜焦距改变引起SESAM处光斑变化时,意味着腔 内净增益将发生变化,即激光输出功率发生波动, 严重时甚至会导致锁模失败.图6为SESAM处子 午面、弧矢面光斑半径的相对变化值随着热透镜焦 距变化而发生改变的情形.从图中可知,在我们所 设计的优化腔中,在无论子午面还是弧矢面上,热 透镜焦距波动引起SESAM处光斑大小的变化几乎 可以忽略不计,而对普通腔显然不具备这种优势.

我们所设计的优化谐振腔,不仅确定了各曲面 镜之间的约束关系,而且寻找到了该激光器中,放 置激光增益介质的最佳位置. 图7给出了晶体放 置在不同位置,当激光热透镜焦距在700—900 mm 变化时, SESAM 处子午、弧矢面上光斑半径的相对 变化情况. 图7中的横坐标 $\Delta L_3 = 0$ 对应着我们所 设计的优化谐振腔, ΔL_3 值表示增益介质放置位置 偏离优化腔时,导致图 3 中曲面镜与增益介质之间 距离 L_3 的改变量.从该图中可知, $\Delta L_3 = 0$ 时,热 透镜焦距变化时引起 SESAM 处光斑半径的变化最 小.热透镜引起 SESAM 处光斑半径变化越小,越 有利于谐振腔的功率稳定和锁模性能提高.



图 6 SESAM 处光斑变化量随热透镜焦距的改变情况 Fig. 6. Amount of laser beam spot radii change at SESAM vary with focal length of thermal lens.



图 7 热扰动时热透镜不同位置对 SESAM 上光斑大小的 影响

Fig. 7. Amount of laser beam spot radii change at SESAM vary with ΔL_3 when thermal perturb focal length of thermal lens.

以上主要研究了热透镜焦距变化时,超短脉 冲激光器关键位置(SESAM处)光斑半径的变化规 律,下面研究热透镜焦距对腔内其他位置光斑的影 响.从图8中可知,热透镜焦距在线相同的变化范 围内(700—900 mm),优化腔内各点光斑变化明显 小于普通谐振腔.根据图6和图8可知,与对比的 普通谐振腔相比,优化腔不仅在腔内的关键位置 (SESAM处),而且在腔内其他位置光斑半径的变 化均达到最佳情况.



图 8 热透镜焦距变化时谐振腔内不同位置光斑大小变化 情况

Fig. 8. Amount of laser beam spot radii change vary with optical axis z (zero point from M_{out} , following M_2 , M_1 and M_0) intracavity.

4 实验研究

为了验证设计及理论研究的正确性,我们根据 所设计的高光束质量、高功率稳定性激光器谐振腔 结构图,在Nd:YAG侧泵超短脉冲激光器中进行实 验研究.增益介质和抽运采用北京吉泰基业科技有 限公司的GTPC-75S侧泵模块,**Φ**3 mm×65 mm的 Nd: YAG晶体被围绕着它的12块LD阵列侧泵;侧 泵模块最大电流 25 A 对应的输出功率为 75 W (冷却水温度 20°C, 腔长为 170 mm 的平平腔, 输出镜透过率 20%). 实验中采用 1 GHz 带宽的高速数字示波器 (DPO4104B, Tektronix, Inc, USA) 和高速光电探测器 (PIN2-11-12, Hi-Teck Optoclectronics Co. Ltd, China) 对锁模脉冲进行观察, 利用功率计(30A-P-17, Optronics Solutions Ltd, Israel) 对输出光功率进行测量.

为了研究所设计的优化腔锁模的稳定性,采用 恒温冷水机冷却晶体,当水温为20°C时,优化腔、 普通腔在都可以获得连续锁模,如图9所示.为了 进一步研究两种腔型热稳定性的差异,将恒温水箱 的水温分别调整到15°C和25°C,此时发现优化 腔仍然可以实现稳定的连续锁模,但普通腔锁模开 始出现了紊乱,有时甚至会出现失锁,如图10所示.

我们采用光束分析仪 (Dataray, BeamMap2-XYZ Scanning Slit Systerm) 测量了优化腔在近场、 远场的光斑形貌, 从图 11 (a) 可知, 优化腔近场、远 场激光器输出的都是标准的基模光束, 说明我们所 设计的优化腔激光器中的腔像散获得了完全补偿, 输出高光束质量的激光光束, 与理论分析图 4 的结 果相一致.采用该光束分析仪测量优化腔激光器 输出光束子午面、弧矢面的 M²因子分别为 1.03 和



图 9 水温 20 °C 时, 优化腔、普通腔的锁模脉冲序列图 序列

水温 20°C 时, 优化腔、普通腔的锁模脉冲序列图 (a), (b) 优化腔输出脉冲序列; (c), (d) 普通腔输出脉冲

Fig. 9. oscilloscope trace of the pulse envelope when laser crystal was cooled by 20 $^{\circ}$ C temperature cooled water: (a), (b) oscillograms of the mode-locked laser trains of optimized resonators; (c), (d) oscillograms of the mode-locked laser trains of universal resonators.



图 10 水温波动时,优化腔、普通腔的锁模脉冲序列图 (a), (b)优化腔输出脉冲序列; (c), (d)普通腔输出脉冲序 列 (a), (c)水温为 15 °C, (b), (d)水温为 25 °C

Fig. 10. Oscillograms of the continuously mode-locked laser trains at different cooled water temperature: (a), (b) Oscillograms of the mode-locked laser trains of optimized resonators; (c), (d) oscillograms of the mode-locked laser trains ofuniversal resonators; (a), (c) crystal was cooled by 15 °C temperature cooled water; (b), (d) crystal was cooled by 25 °C temperature cooled water.



图 11 水温 20°C 时,优化腔、普通腔在不同抽运电流时的输出光斑图

Fig. 11. Output spot intensity profiles for optimized resonators and universal resonators laser at different pump current when crystal was cooled by 20 $^{\circ}$ C temperature water.

1.05,对比实验的普通谐振腔激光器输出光束子午 面、弧矢面的 M² 因子分别为1.68 和1.81,说明我们 所设计的激光器可实现高光束质量的激光器输出. 近一步研究抽运电流对光斑形状的影响,抽运电流 从8A变化到14A时(对应热透镜焦距从1025mm 变为525mm),优化腔激光器输出光斑的形貌几乎 没有发生变化,反映了优化腔激光器在不同热透镜 焦距时,均可以输出高光束质量的激光光束,实验 与理论结果完全符合.而在对比实验的普通谐振腔 中,激光器输出光斑为椭圆形状,说明普通谐振腔中的像散没有获得完全补偿,当抽运电流从8A增 大到14A时,光斑椭圆加剧,光束质量继续变差.

下面对优化腔激光器和普通腔激光器的功率 稳定性进行对比研究. 图12反映了激光晶体在 三种不同水温(15°C, 20°C, 25°C)时,两种不 同谐振腔(优化腔、普通腔)的激光器的功率稳定 性. 实验中,我们在不同时刻记录激光器的功率 值,每个条件下共记录50次,然后根据这50次数 据求出激光器的平均值 P_{out} ,标准差 $\sigma_{P_{out}}$. 从图 中可知,优化腔激光器的功率稳定性明显优于普 通腔. 普通腔激光器中,即使功率波动最小的值 ($\sigma_{P_{out}}/P_{out} = 0.12$,对应条件为水温 20 °C、抽运 电流 10 A),仍比在相同条件下的优化腔激光器 高一个数量级(相同外界条件下,优化腔激光器的 $\sigma_{P_{out}}/P_{out}$ 小于 0.01).在水温 20 °C的条件下,抽 运电流 10 A时,优化腔激光器输出功率为 660 mW, 普通腔输出功率为 360 mW.在优化腔激光器中,激 光晶体在三种不同水温(15 °C, 20 °C, 25 °C)时功 率波动均很小,水温 20 °C所对应的曲线(图中红 色虚线)最平坦,且值最小,说明优化腔激光器在不 同驱动电流下,功率均非常稳定.我们设计优化腔 时,晶体热透镜焦距是采用晶体在 20 °C水温时所 测量的值,理论与实验研究相符合.



图 12 优化腔、普通腔激光器功率波动随电流的变化情况 Fig. 12. Fluctuation of output power change vary with pump current.

进一步研究激光晶体的水温变化引起激光器 功率波动情况.继续采用所设计的两种谐振腔激 光器进行对比实验,让它们分别工作在不同电流情 况下,晶体周围的水温在15°C—25°C范围变化, 每变化隔1°C时,测量激光器的输出功率,然后求 出每个激光器在不同电流下,水温在15°C—25°C 变化时测量的11个输出功率的平均值 P_{out} 、标准差 $\sigma_{P_{out}}$.图13给出了所设计的优化腔和普通腔,增益 介质的水温变化时激光器输出功率的波动情况.从 图中可知,水温发生变化时,优化腔激光器的相对 标准差 $\sigma_{P_{out}}/P_{out}$ 优于0.058,而普通腔激光器的 值高于0.64,说明与普通腔激光器相比,优化腔激 光器的功率稳定性提高了1个数量级.我们设计优 化腔激光器时,采用的是驱动电流10 A对应的热 透镜焦距值 ($f_t = 800 \text{ mm}$), 实验中驱动电流 10 A 时, 优化腔激光器的功率稳定性最佳; 驱动电流变 化时, 优化腔激光器功率波动均较小, 且变化不大, 与图 6 中的理论研究结果非常符合.



图 13 增益介质的水温变化引起激光器输出功率波动随 抽运电流变化

Fig. 13. Fluctuation of output power change caused by cooled water temperature, vary with pump current.



图 14 激光器输出功率随着温度的波动情况 Fig. 14. Fluctuation of output power changevary with cooled water temperature.

实验中,优化腔采用抽运电流为10 A时所测的热透镜焦距值来设计,因此我们着重分析抽运10 A时晶体周围的水温对优化腔输出功率的影响. 图14给出了抽运电流10 A时,优化腔和普通谐振腔中激光输出功率的相对标准差随着温度的变化 情况.实验中,在不同水温时,每隔1 min 记录1次激光输出功率,实验中的每个点由50次实验数据 来形成.从该图可知,晶体周围水温变化时,优化 腔激光器的输出功率相对标准差σ_{Pout}/Pout 明显小 于普通腔激光器,同时,温度的变化对优化腔激光 器输出功率稳定性的影响非常小,实验与理论结果 完全符合.

5 结 论

本文提出一种基于传播圆来设计高光束质量、 高功率稳定性激光器的设计方法,并对采用该方法 所设计的高光束质量、高功率稳定性超短脉冲激光 器谐振腔进行理论与实验研究.理论研究结果表 明,该方法不仅具有图解法直观、简便高效的优点, 所设计的高光束质量、高功率稳定性激光谐振腔的 两端臂像散可实现完全补偿,激光晶体热透镜焦距 改变时,激光谐振腔关键位置及腔内各点光斑半径 的变化都显著地优于普通谐振腔的值.实验研究结 果表明,高光束质量、高功率稳定性激光谐振腔激 光器,冷却激光晶体水温在较大的变化范围内,均 可以实现稳定的连续锁模,而且可以输出基模光斑 的激光光束,输出激光功率稳定性显著提高,实验 与理论研究结果非常符合.

参考文献

- Wu D, Chen Q D, Niu L G, Wang J N, Wang J, Wang R, Xia H, Sun H B 2009 *Lab. Chip.* 9 2391
- [2] Xia H, Wang J, Tian Y, Chen Q D, Du X B, Zhang Y L, He Y, Sun H B 2010 Adv. Mater. 22 3204
- [3] Wen Q, Sun L Q, Zhang E Y, Tian Q 2009 Mod. Phys. Lett. B 23 2585
- [4] Wen Q, Sun L Q, Tian Q, Zhang E Y 2010 J. Opt. 12 015207
- [5] Zhang X Y, Zhao S Z, Wang Q P, Zhang Q D, Ozygus
 B, Weber H 2000 Chin. J. Laser 27 777 (in Chinese) [张

行愚, 赵圣之, 王青圃, 张其第, Ozygus B, Weber H 2000 中国激光 27 777]

- [6] Wang Q Y 2011 M.S. Dissertation (Xi'an: Xidian University) (in Chinese) [王起阳 2011 硕士学位论文 (西安: 西安电子科技大学)]
- [7] Skettrup T, Meelby T, Faerch K, Frederiksen S L, Pedersen C 2000 Appl. Opt. 39 24
- [8] Skettrup T 2005 J. Opt. A: Pure Appl. Opt. 7 645
- [9] Wen Q, Liang G W, Zhang X J, Liang Z S, Wang Y G, Li J, Niu H B 2014 IEEE Photon. J. 6 15022136
- [10] Kogelnik H, Ippen E P, Dienes A, Shank C V 1972 IEEE J. Quantum Electron. 8 373
- [11] Kane D 1989 Opt. Commun. 71 113
- [12] Jamasbi N, Diels J C, Sarger L 1988 J. Mod. Opt. 35 1891
- [13] Zhang X J, Yang F, Wang Y G, Sun L Q, Wen Q, Niu H B 2013 Acta Phys. Sin. 62 024211 (in Chinese) [张小 军, 杨富, 王勇刚, 孙利群, 文侨, 牛憨笨 2013 物理学报 62 024211]
- [14] Yefet S, Jouravsky V, Pe'er A 2013 J. Opt. Soc. Am. B 30 549
- [15] Wen Q, Zhang X J, Wang Y G, Sun L Q, Niu H B 2014 Opt. Express 22 2309
- [16] Narro R, Arronte M, Posada E D, Ponce L, Rodríguez E 2009 Proc. SPIE. 7499
- [17] Zhang G Y 1977 Laser J. 4 44 (in Chinese) [张光寅 1977 激光 4 44]
- [18] Zhang G Y 1981 Laser J. 8 11 (in Chinese) [张光寅 1981 激光 8 11]
- [19] Geng A C, Zhao C, Bo Y, Lu Y F, Xu Z Y 2008 Acta Phys. Sin. 57 6987 (in Chinese) [耿爱丛, 赵慈, 薄勇, 鲁 远甫, 许祖彦 2008 物理学报 57 6987]
- [20] Liu J J, Ding S H, Ding Z, Jia H X 2015 Ele-Optic Technol. Appl. 30 25 (in Chinese) [刘佳佳, 丁双红, 丁泽, 贾 海旭 2015 光电技术应用 30 25]

Design and experimental study on high quality beam and high stability power of laser^{*}

An Ran Fan Xiao-Zhen Lu Jian-Xin Wen Qiao[†]

 (Key Laboratory of Optoelectronic Devices and Systems of Ministry of Education and Guangdong Province, College of Optoelectronic Engineering, Shenzhen University, Shenzhen 518060, China)
 (Received 31 August 2017; revised manuscript received 23 January 2018)

Abstract

High-performance lasers with high-quality beam laser and high-stability power are widely used for laser machining, laser precision measuring, etc. Reflection curved mirrors are widely used in lasers to provide several small intracavity focal spots and reduce the dispersion and volume of the laser. The primary disadvantage of using reflection curved mirrors in folded resonators is that relatively large angles of incidence deform the circular transverse pattern of the output beam and limit laser performance. In addition, in high power lasers or ultra short pulse lasers, the gain medium thermal lens focal length fluctuation is the primary cause of the instability of laser output power. This paper focuses on beam quality and power stability of laser, and an effective method of solving the two problems, i.e., astigmatism and instability power of laser, is presented. The laser resonator with high-quality laser beam and high-stability power is very easy and intuitive to design by this method, in which the resonator transform circle graphic theory is used and the thermal lens and astigmatism compensation is taken into account. The theoretical investigation shows that the astigmatism in two terminal arms of the folded laser resonator can be successfully eliminated by using this method, and the experimental measurements of the pattern of the laser output beam show that the deformations of spot intensity profiles in the two terminal arms can be simultaneously compensated for completely in the cavity, which is in good agreement with the analytical prediction. When the focal length of the laser crystal thermal lens varies, the variations of radii of spots not only at some key position, but also at all locations of the laser resonance designed by this method, are overtly smaller than the variation of the normal resonant cavity. The stability of the output laser power of the laser is better than that of a universal laser resonator under the same external conditions.

Keywords: high beam quality, high stability power, resonator design PACS: 42.60.Da, 42.60.Fc, 42.60.Lh DOI: 10.74

DOI: 10.7498/aps.67.20171932

^{*} Project supported by the Special-Funded Program on National Key Scientific Instruments and Equipment Development of China (Grant No. 2012YQ200182), Shenzhen-Hong Kong Innovation Cooperation Project, China (Grant No. SGLH20150205162842428), and Science and Technology Innovation Commission of Shenzhen, China (Grant Nos. JCYJ20170302153540973, JCYJ20170412111625378).

[†] Corresponding author. E-mail: wenqiao@szu.edu.cn